

砥粒加工学会誌 62巻 8号 ／ 目次

Journal of the Japan Society for Abrasive Technology (JSAT) Vol.62 No.8 Contents

特 集 薄板基板の 低ストレスチャック	半導体製造工程におけるダイシングテープの機能 山口征太郎, 佐伯尚哉	400
	色々なサイズのワークを自在に固定できるどこでも吸着盤 高田 篤, 大橋恭介	404
	静電吸着キャリアプレートを用いた薄型基板の固定 花田郁子	409
	溶剤を使わない冷凍固定装置 西 進	413
	ベルヌーイ式ノンコンタクトチャッキング 松井 淳	417
	超音波振動によるラッピングテープの研磨特性の再生 第1報: 目づまりしたテープの再生方法の検証 磯部浩巳, 石松 純, 原 圭祐, 田辺郁男	421
	サファイアウエハの振動援用インフィード平面研削に関する研究 由井明紀, 篠野真大, 楠山純平, 北嶋孝之, 伊東利洋	427
論 文	専門委員会／分科会報告	433
	会告 2018年度砥粒加工学会学術講演会(ABTEC2018)	436
	砥粒加工学会 学会活性化フォーラム in ABTEC2018	446
	次世代ものづくり技術研究会 若手エンジニアのための施設見学会付勉強会	447
	平成30年度(公社)砥粒加工学会賛助員会 第1回技術交流会	448
	カレンダー	449
	賛助員会員名簿	450
編集後記	451	
会告・その他		

Journal of the Japan Society for Abrasive Technology (JSAT)

Vol.62 No. 8 Contents

Special Issue	Function of dicing tape for manufacuturing semiconductor Seitaro YAMAGUCHI and Naoya SAIKI.....400
Low stress chuck of thin plates	Porous ceramics vacuum chuck fixing regardless of workpiece size Atsushi TAKATA and Kyosuke OHASHI.....404
	Carrier-type electrostatic chuck for substrate Ikuko HANADA.....409
	Without solvent Susumu NISHI.....413
	Bernoulli type non-contact chucking Jun MATSUI417
 Papers	 Regeneration of polishing performance of used lapping tape by ultrasonic vibration 1 st Report : Verification of technique for reuse of loaded tape Hiromi ISOBE, Jun ISHIMATSU, Keisuke HARA and Ikuo TANABE421
	Study on vibration-assisted infeed surface grinding for sapphire wafers Akinori YUI, Masahiro YABUNO, Jumpei KUSUYAMA, Takayuki KITAJIMA and Toshihiro ITO.....427
 Information	433～451

【特集】

薄板基板の低ストレスチャック

使用される用途は違っても、コストダウン、軽量化、高性能化、高付加価値などの目的から、板状材料の多くは板厚が薄くなる傾向である。板厚が薄くなることによって、前述のとおりユーザーの得られるものは大きい。しかし加工屋にとっては、基板が薄くなると簡単に破損しやすくなるため、加工の難易度は板厚の減少に対し、比例的ではなく指數関数的に増加するといえる。

今回は、薄板加工のなかでも基板を固定する技術に注目した。加工というと、被加工物と工具の接触部分にばかり注意してしまいがちだが、とくに薄板基板では基板をいかに固定するかによって加工結果が違ってくる。しかし業界ごとに決まった固定方法を用いるのが常であり、別の分野の固定方法を知る機会は多くはない。本特集では、さまざまな分野で用いられる薄板の固定方法について原理をご解説いただいたうえで、新しい固定技術についても紹介いただく。

〔特集1〕 半導体製造工程におけるダイシングテープの機能



【山口 征太郎】(やまぐち・せいたろう)
現職：リンテック株式会社 研究所 製品研究部 電子材料研究室
専門／業務：粘着製品の設計開発
連絡先：〒335-0005 埼玉県蕨市錦町5-4-42
TEL 048-430-1703 FAX 048-430-1726
e-mail : s-yamaguchi@post.lintec.co.jp



【佐伯 尚哉】(さいき・なおや)
現職：リンテック株式会社 研究所 製品研究部 電子材料研究室
専門／業務：粘着製品の設計開発
連絡先：〒335-0005 埼玉県蕨市錦町5-4-42
TEL 048-430-1703 FAX 048-430-1726
e-mail : n-saiki@post.lintec.co.jp

〔特集2〕 色々なサイズのワークを自在に固定できるどこでも吸着盤



【高田 篤】(たかた・あつし)
現職：株式会社ナノテム
専門／業務：材料工学 / 研究開発
連絡先：〒940-0021 新潟県長岡市城岡3丁目2-10
TEL 0258-22-6725 FAX 0258-22-6726
e-mail : a-takata@nano-tem.com



【大橋 恭介】(おおはし・きょうすけ)
現職：株式会社ナノテム
専門／業務：材料工学 / 研究開発
連絡先：〒940-0021 新潟県長岡市城岡3丁目2-10
TEL 0258-22-6725 FAX 0258-22-6726
e-mail : k-ohashi@nano-tem.com

〔特集3〕 静電吸着キャリアプレートを用いた薄型基板の固定



【花田 郁子】(はなだ・いくこ)
現職：筑波精工株式会社
専門／業務：営業技術部
連絡先：〒329-0617 栃木県河内郡上三川町大字上蒲生字願成寺2168-10
TEL 0285-55-0081 FAX 0285-55-0768
e-mail : i-hanada@tsukubaseiko.co.jp

〔特集4〕 溶剤を使わない冷凍固定装置



【西 進】(にし・すすむ)
現職：株式会社西研デバイズ 代表取締役
専門／業務：熱闘連機器に関する研究開発
連絡先：〒532-0028 大阪府大阪市淀川区十三元今里1-10-6
TEL 06-6885-8241 FAX 06-6885-8247
e-mail : nishikende@yahoo.co.jp

〔特集5〕 ベルヌーイ式ノンコンタクトチャッキング



【松井 淳】(まつい・じゅん)
現職：株式会社MTK 代表取締役
専門／業務：微細加工技術、洗浄技術
連絡先：〒236-0002 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町12-64
TEL 045-442-4404 FAX 045-442-4408
e-mail : matsui@mtk-2.com